

國立台灣科技大學 114學年 第2學期 課程大綱

Spring 2026 NTUST Course Outline

授課教師：謝立人

Instructor:HSIEH, LI-JEN

課程名稱：微電子製程技術

Course Title : Microelectronics  
Processing Technologies

2026/5/6

<p>課程代號： ET4212701 Course Code 學分數： 3 Credits</p>	<p>必選修：選修/半學年 Required/Electve:Elective/Half Yr. 先修課程： Prerequisites</p>
<p>節次教室： W2(華夏恆毅樓D607) W3(華夏恆毅樓D607) W4(華夏恆毅樓D607) Time/Location</p>	
<p>專業核心能力： Core Professional Competencies</p>	
<p>課程網址： Course Website</p>	
<p>課程宗旨： 本課程為介紹微電子製程相關技術，使修習學生對半導體製程技術有深入瞭解，更能進一步在製作微電子積體電路上熟悉。 Course Objectives</p>	
<p>課程大綱： 1. 半導體材料特性 Outline of Lectures 2. 元件技術 3. 晶圓製程上的準備 4. 微影、 5. 蝕刻、 6. 摻雜、 7. 氧化與熱製程、 8. 電漿技術 9. 製程設備、 10. 製程整合 Semiconductor material、device technology、wafer preparing、lithography、etching, impurity doping、oxidation and thermal process、Plasma technology、process apparatus、process integration</p>	
<p>授課方式： 講授 Lecture：0% Method of Instruction 分組討論 Group discussion：0% 案例研討 Case study：0% 操做練習 Practical exercises：0% 講授 Lecture：%</p>	
<p>教科書： 半導體製造技術_滄海書局 Textbooks Semiconductor Manufacturing Technology By Quirk Serda</p>	
<p>參考書目： References</p>	
<p>修課須知： Notice</p>	
<p>評量方式： Grading</p>	

備註說明：  
Notes